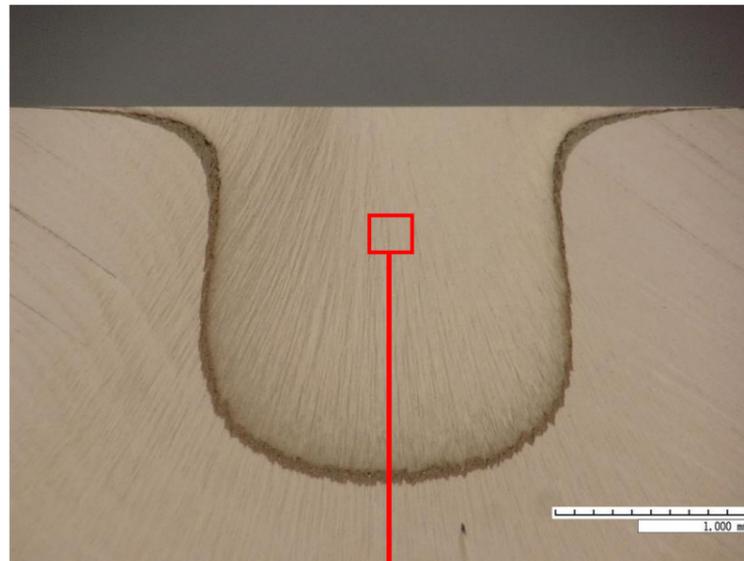
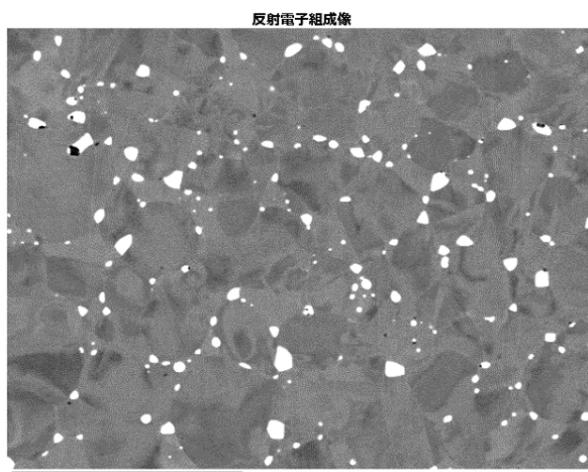


# SEM-EDX による快削黄銅の分析

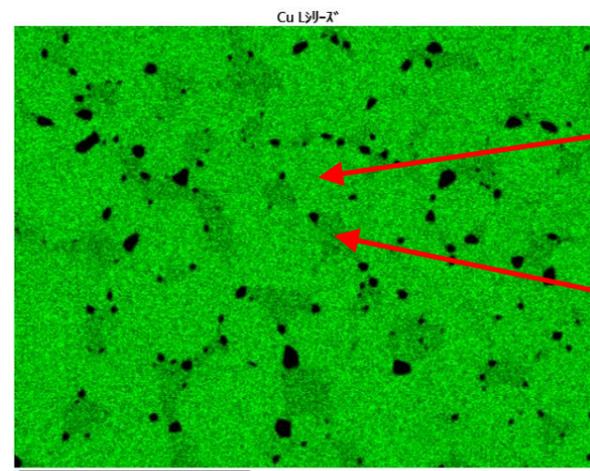
## イオンミリング後の試料断面



## マッピング分析



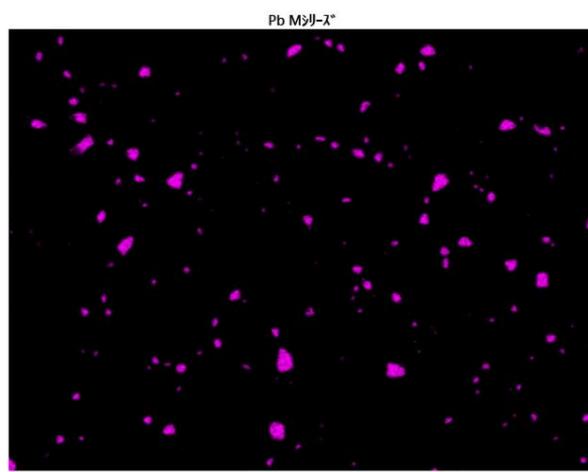
反射電子組成像



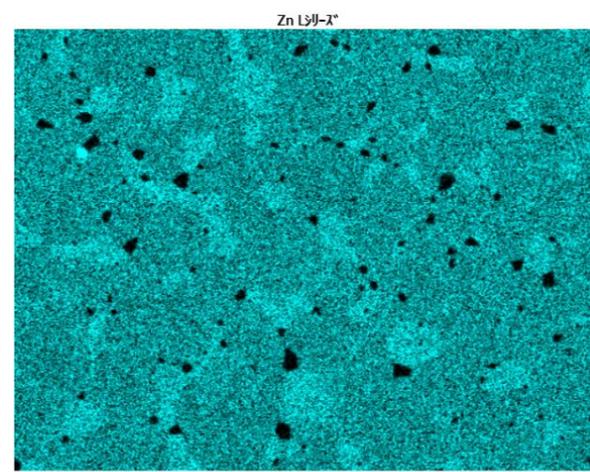
α相

β相

銅 (Cu)



鉛 (Pb)



亜鉛 (Zn)

50 μm

イオンミリング法により、脱落しやすい相が存在する材料も正確な断面試料を作成することができます